#### PCT

#### WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H05K 13/04

A1

(43) Internationales
Veröffentlichungsnummer: WO 98/33368
Veröffentlichungsdatum: 30. Juli 1998 (30.07.98)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/00241

(22) Internationales Anmeldedatum: 27. Januar 1998 (27.01.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 03 056.4

28. Januar 1997 (28.01.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): REIMANN, Günter [DE/DE]; Wolkerweg 4a, D-81375 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: VACUUM PIPETTE FOR GRIPPING ELECTRICAL COMPONENTS

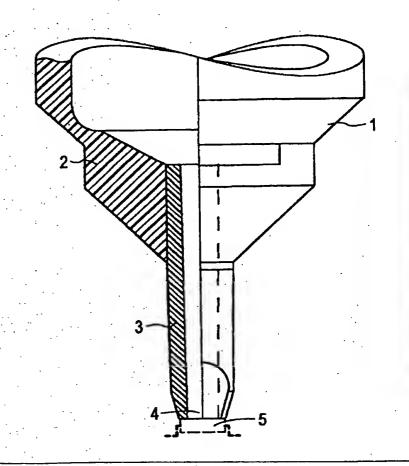
(54) Bezeichnung: VAKUUMPIPETTE ZUM GREIFEN VON ELEKTRISCHEN BAUELEMENTEN

#### (57) Abstract

A suction tip (3) of a pipette (1) is configured as a ceramic insert (3) to directly suction components (5) and fixed by peripheral material injection to a base body (2) of the pipette, thereby considerably enhancing the service life of the pipette.

#### (57) Zusammenfassung

Eine Saugspitze (3) der Pipette (1) ist als Keramikeinsatz (3) zum unmittelbaren Ansaugen der Bauelemente (5) ausgebildet und durch Umspritzen in einem Grundkörper (2) der Pipette befestigt. Dadurch wird die Lebensdauer der Pipette erheblich gesteigert.



# LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien .	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien .	Fl	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Osterreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	· MC	Monaco.	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana .	MG -	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	•	Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien ·	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland .	MN.	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL .	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island ·	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten vor
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	. JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia ·	NL ·	· Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP.	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun	. •	Korea	PL	Polen		
CN	China .	KR	Republik Korea	PT	Portugal	•	
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC ·	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD .	Sudan		•
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden '		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		•

SUCCIO - WO

003336044.1

.WO 98/33368 PCT/DE98/00241

#### Beschreibung

Vakuumpipette zum Greifen von elektrischen Bauelementen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Pipette zum Greifen von elektrischen Bauelementen mittels Vakuum, insbesondere zum Bestücken von Leiterplatten.

Derartige Pipetten werden z.B. bei Bestückköpfen zum Bestükken von elektrischen Leiterplatten verwendet, wobei die
Pipetten leicht auswechselbar sind, um sie unterschiedlichen
Bauelementen anpassen zu können. Um definierte Ansaugbedingungen einhalten zu können, müssen die Pipetten bei möglichst
geringen Kosten mit hoher Formgenauigkeit hergestellt werden
können.

Es ist bekannt, die Pipetten aus abriebfestem Kunststoff in unterschiedlichen Formen herzustellen. Bei kleinen Bauelementen ist jedoch die Anlagefläche entsprechend klein, so daß sich insbesondere beim Aufsetzen des Bauelementes auf die Leiterplatte ein hoher Verformungsdruck und Abrieb ergibt, der die Lebensdauer der Pipette begrenzt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Lebensdauer der Pipette ohne erheblichen Mehraufwand bei der Herstellung zu erhöhen.

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gemäß Anspruch 1 gelöst. Für den Keramikeinsatz kann z.B. ein besonders schlagzähes Keramikmaterial gewählt werden, wie es z.B. bei Zahnimplantaten verwendet wird. Ein solches Material hat eine Große Härte und Abriebfestigkeit. Es ist zinnabweisend und wenig klebend auf, so daß an den Bauelementen haftende Zinnreste bzw. Fremdkörper die Saugöffnung und Oberfläche nicht verunreinigen. Seine Oberfläche hat ferner eine lichabsorbierende Feinstruktur, was die optische Abtastung des Bauelements erleichtert.

20

WO 98/33368 PCT/DE98/00241

2

Der Keramikeinsatz wird zunächst im teigigen Zustand in einer Gießform vorgeformt und anschließend gesintert. Dabei ergeben sich erhebliche Schrumpfungen, die die Einhaltung der Maßvorgaben am fertigen Einsatz erschweren. Dieses Hindernis wird jedoch durch entsprechende Prozeßoptimierung überwunden.

5

10

15

25

30

35

Eine weitere Erschwernis besteht in der Farbgebung des Einsatzes, der an seiner Oberfläche optisch vom Grundkörper nicht unterscheidbar sein soll. Insbesondere bei der optischen Abtastung der Bauelemente im Auflichtverfahren können unterschiedliche Reflexionsverhältnisse an der Saugpipette zu Störungen führen. Durch weitere Prozeßoptimierung bei der Herstellung des Keramikwerkstoffes war es möglich, die optischen Eigenschaften des Keramikeinsatzes dienendes Grundkörpers soweit anzugleichen, daß keinerlei störende Effekte auftreten.

Durch eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung nach An-20 spruch 2 kann der Kunststoffeinsatz mit geringem Aufwand genau und sicher im Grundkörper befestigt werden.

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 3 kann der Einsatz z.B. im herausragenden zylindrischen Abstand beim Umspritzen genau gehalten werden. Dabei ist es von Vorteil, die beim Ausformen des Keramikeinsatzes entstehenden Angußnasen in den umspritzten Bereich zu legen und stehen zu lassen, wodurch sich zwischen dem Grundkörper und dem zylindrischen Keramikeinsatz ein Formschluß ergibt. Der Keramikeinsatz hat eine so hohe Abriebfestigkeit und Formbeständigkeit, daß auch bei sehr großen Bestückungszyklen kein nennenswerter Verschleiß auftritt. Die Pipette kann daher bedarfsweise abwechselnd an verschiedenen Bestückautomaten eingesetzt werden, wodurch die Gesamtzahl der z.B. für eine Bestücklinie benötigten Pipetten verringert werden kann.

•WO 98/33368 PCT/DE98/00241

3

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert.

Die dargestellte Figur zeigt in einer halb geschnittenen Seitenansicht einen Teil einer Pipette 1, die aus einem Grundkörper 2 und einer als Keramikeinsatz 3 ausgebildeten Saugspitze besteht. Der Keramikeinsatz 3 weist an seinem freien äußeren Ende eine Saugöffnung 4 auf, die dem Ansaugen eines gestrichelt angedeuteten Bauelementes 5 dient.

10

15

20

5

Der im wesentlichen rohrförmige Keramikeinsatz 3 besteht aus einem schlagzähen Keramikmaterial und ist in einem gießendem Formverfahren hergestellt und durch anschließendes Sintern auf das gewünschte Maß geschrumpft. Die Pipette 1 ist so ausgebildet, daß der Keramikeinsatz 3 aus dem Grundkörper 2 frei herausragt. Beim Herstellen der Pipette 1 wird der Keramikeinsatz 3 durch Umspritzen mit dem aus Kunststoff gebildeten Grundkörper 2 verbunden. Dieser enthält auf der dem Keramikeinsatz 3 abgewandten Seite nicht dargestellte Haltemittel, mit denen er an einem Bestückkopf befestigt werden kann, der die erforderliche Vakuumzufuhr sowie Antriebsmittel enthält, um das Bauelement 5 aus einer Abholposition zu einer Bestückposition auf einer Leiterplatte zu transportieren.

Der Keramikeinsatz ist besonders formbeständig und abriebfest. Er kann zudem in seiner Oberflächenstruktur und Farbgebung dem Grundkörper genau angepaßt werden.

PCT/DE98/00241

4

#### Patentansprüche

1. Pipette (1) zum Greifen von elektrischen Bauelementen (5) mittels Vakuum, insbesondere zum Bestücken von Leiterplatten, wobei die Pipette (1) eine Saugspitze (3) mit zumindest einer Saugöffnung (4) zum unmittelbaren Ansaugen des Bauelementes (5) aufweist,

dadurch gekennzeichnet,
daß die Saugspitze (3) aus einem Keramikeinsatz (3) besteht,

der fest mit dem Grundkörper (2) der Pipette (1) verbunden ist und

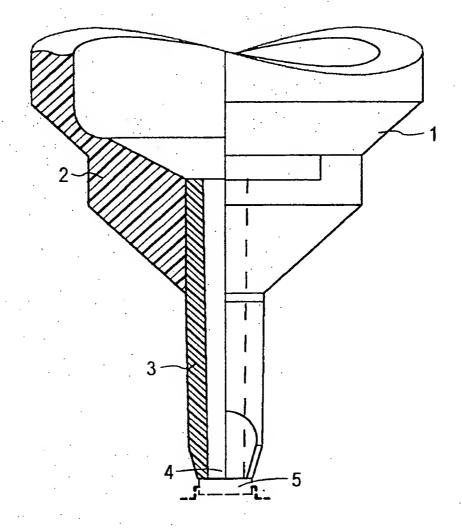
daß der Grundkörper (2) aus einem anderen geeigneten Formwerkstoff besteht.

15 2. Pipette nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß der Grundkörper (2) aus Kunststoff besteht und
daß der Keramikeinsatz (3) durch Umspritzen im Grundkörper
(2) befestigt ist.

20

25

3. Pipette nach Anspruch 1, 2, dad urch gekennzeichnet, daß der Keramikeinsatz (3) rohrförmig ausgebildet ist und mit einem zylindrischen Abschnitt aus dem Grundkörper (3) herausragt.



NSDOCID: <WO\_\_\_\_\_9833368A1\_I

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In ational Application No PCT/DE 98/00241

a. CLASSIF	FICATION OF SUBJECT MATTÈR H05K13/04		
	International Patent Classification (IPC) or to both national classif	ication and IPC	
	SEARCHED	cutor and it o	
linimum do	cumentation searched (classification system followed by classifica-	tion symbols)	
IPC 6	H05K		
ocumentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields search	ned
lectronic da	ata base consulted dunng the international search (name of data t	pase and, where practical, search terms used)	
			· ·
			·.
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	2005220 0000000000000000000000000000000	Relevant to claim No.
ategory '	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	elevani passages	
	EP 0 257 546 A (MATSUSHITA ELEC LTD) 2 March 1988	TRIC IND CO	1,,3
	see the whole document		
	EP 0 727 934 A (JAPAN TOBACCO II SHIBAURA ELECTRIC CO (JP)) 21 A see column 6, last paragraph - paragraph 1	ugust 1996	2
	·		
			,
	·		
Funti	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in a	innex.
"A" docume consider earlier of tiling of the which citation other "P" docume	and defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	"T" later document published after the internal or priority date and not in conflict with the cited to understand the principle or theorinvention  "X" document of particular relevance; the claim cannot be considered novel or cannot be involve an inventive step when the document of particular relevance; the claim cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more ments, such combined with one or more in the art.  "&" document member of the same patent later.	e application but y underlying the med invention e considered to ment is taken alone med invention nitive step when the other such docu- to a person skilled
	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the international search	n report
<u> </u>	5 June 1998	19/06/1998	
vame and	mailing address of the tSA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt.  Eav. (-31-70) 340-3016	Authonzed officer Rieutort, A	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Ir. ational Application No PCT/DE 98/00241

Patent document cited in search report .	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0257546 A	02-03-1988	JP	1873568 C	26-09-1994
		JP	63050767 A	03-03-1988
·		JP	2034019 C	19-03-1996
		JP	7067030 B	19-07-1995
	•	JP	63129699 A	02-06-1988
		DE	3785977 A	01-07-1993
	÷.	US	4763405 A	16-08-1988
EP 0727934 A	21-08-1996	JP	8222893 A	30-08-1996

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ir ationales Aktenzeichen PCT/DE 98/00241

A. KLASSIF	IZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H05K13/04	
Nach der Inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK	
	CHIERTE GEBIETE	
Recherchiert	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )	·
IPK 6	H05K	
	tion of the contraction of a huga l	allen
Recherchieri	e aber nicht zum Mindestprüfstoffgehörende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete k	
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank, und evtl. verwendete Si	uchbegriffe)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Para Agazarah Na
Kategorie <sup>1</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	EP 0 257 546 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO	1,3
X :	LTD) 2 März 1988	1,5
	siehe das ganze Dokument	
	ED 0 727 024 A (JAPAN TOPACCO INC TOKYO	2
A	EP 0 727 934 A (JAPAN TOBACCO INC ;TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO (JP)) 21 August 1996	
	siehe Spalte 6, letzter Absatz - Spalte 7,	
	Absatz 1	
,		
		}
	*	·
·		
		•
0		
Wer	lere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	. •
entr	ehmen "T" Spälere Veröttentlichung die nach dem	unternationalen Anmetdedatum
"A" Veröffe	intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.  Oder dem Priontätsdatum veröffentlich  Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu	worden ist und mit der zum Verständnis des der
"E" älteres	nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erlindung zugrundeliegenden Prinzips Dokument, das jedoch erst am oder nach dem infernationalen Theorie angegeben ist	
"1 " Veröffe	dedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedei ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	chung nicht als neu ober auf
schei ander	nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erlindenscher Falligkeit berunend beitre en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "v." Veröffentlichung von besonderer Redel	itung: die beanspruchte Erfindung
ausge	der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erlinderischer Tätigk (hint) kenn nicht als auf erlinderischer Tätigk (werden, wenn die Veröffentlichung mit	einer oder menreren anderen
eine 9	antlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung.  Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann	naheliegend ist
demi	entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach geanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist geanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Re	cnerchenberichts
1	5.Juni 1998 19/06/1998	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmachtigter Bediensteter Europaisches Patentamt, P. 8, 5818 Patentlaan 2	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel (-31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Rieutort, A	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentlamilie gehören

Ir : itionales Aktenzeichen
PCT/DE 98/00241

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patenflamilie	Datum der Veröffentlichung	
EP 0257546 A	02-03-1988	JP. 1873568 C	26-09-1994	
21 0237010,		JP 63050767 A	03-03-1988	
		JP 2034019 C	19-03-1996	
	E	JP 7067030 B	19-07-1995	
		JP 63129699 A	02-06-1988	
		DE 378 <b>5</b> 977 A	01-07-1993	
		US 4763405 A	16-08-1988	
EP 0727934 A	21-08-1996	JP 8222893 A	30-08-1996	